PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-180520

(43)Date of publication of application: 30.06.2000

(51)Int.Cl.

GO1R 33/02

(21)Application number: 10-354703

5**4703** (71

(22)Date of filing:

14.12.1998

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(72)Inventor: MIZOGUCHI TETSUHIKO

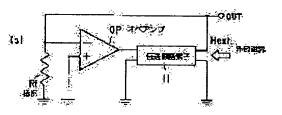
INOUE TETSUO SATO TOSHIRO

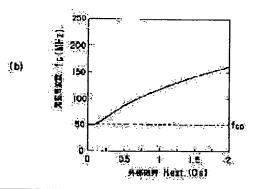
(54) MAGNETIC FIELD SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain miniaturization and low costs, and to reduce the influence of a noise as much as possible in a magnetic field sensor using a magnetic body.

SOLUTION: A transmission line element 11 is inserted into the feedback circuit of a phase shift type oscillator circuit using a closed loop operating amplifier OP as an amplifier so that a magnetic field sensor can be constituted. In this magnetic field sensor, the output of the operating amplifier OP is feedbacked through the transmission line element 11 to the input of the operating amplifier OP so that the change of oscillation frequencies fc depending on the strength of an outside magnetic field Hext. can be extracted as a sensor output (OUT). Thus, the influence of an incoming noise can be reduced as much as possible, and the outside magnetic field Hext. can be more accurately detected in an extremely simple constitution.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.12.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

07.10.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3559459

[Date of registration]

28.05.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

2003-21688

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

06.11.2003

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-180520 (P2000-180520A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G01R 33/02

G 0 1 R 33/02

D 2G017

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 11 頁)

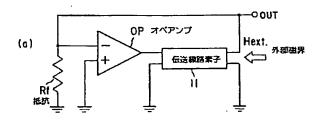
(21)出願番号	特願平10-354703	(71)出願人 000003078	
		株式会社東芝	
(22)出顧日	平成10年12月14日(1998.12.14)	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地	
		(72)発明者 溝口 徹彦	
		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会	
		社東芝川崎事業所内	
		(72)発明者 井上 哲夫	
		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会	
		社東芝川崎事業所内	
		(72)発明者 佐藤 敏郎	
		長野県松本市旭3-1-1 信州大学内	
		(74)代理人 100058479	
		弁理士 鈴江 武彦 (外6名)	
		最終頁に続く	

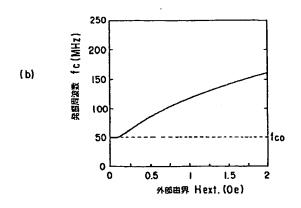
(54) 【発明の名称】 磁界センサ

(57)【要約】

【課題】本発明は、磁性体を利用した磁界センサにおいて、小型化・低コスト化とともに、ノイズの影響を極めて小さくできるようにすることを最も主要な特徴とする。

【解決手段】たとえば、開ループオペアンプOPを増幅器とする位相シフト型発振回路の、その帰還回路に伝送線路素子11を挿入して、磁界センサを構成する。この磁界センサでは、オペアンプOPの出力を、伝送線路素子11を介して、該オペアンプOPの入力にフィードバックさせることにより、外部磁界Hext.の強さに依存する発振周波数fcの変化を、センサ出力(OUT)として取り出す。これにより、外来ノイズの影響を受け難く、しかも、極めて簡素な構成によって、外部磁界Hext.をより正確に検出することが可能となる。





30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 位相シフト型発振回路の帰還回路に、導体層、誘電体層、および、磁性体層からなる伝送線路素子を挿入したことを特徴とする磁界センサ。

【請求項2】 前記位相シフト型発振回路は増幅器を有し、該増幅器が、開ループ演算増幅器を用いて構成されることを特徴とする請求項1に記載の磁界センサ。

【請求項3】 前記位相シフト型発振回路は増幅器を有し、該増幅器が、演算増幅器による反転増幅器を用いて 構成されることを特徴とする請求項1に記載の磁界セン 10 サ。

【請求項4】 前記位相シフト型発振回路は、バイポーラ型トランジスタを用いて構成されることを特徴とする 請求項1に記載の磁界センサ。

【請求項5】 前記位相シフト型発振回路は、電界効果型トランジスタを用いて構成されることを特徴とする請求項1に記載の磁界センサ。

【請求項6】 前記伝送線路素子は、前記磁性体層の上下にそれぞれ前記誘電体層を介して前記導体層が積層された積層構造を有することを特徴とする請求項1に記載 20の磁界センサ。

【請求項7】 前記伝送線路素子は、前記導体層の上下にそれぞれ前記誘電体層を介して前記磁性体層が積層された積層構造を有することを特徴とする請求項1に記載の磁界センサ。

【請求項8】 前記磁性体層は軟磁性薄帯あるいは軟磁性薄膜からなり、かつ、その長手方向に一軸性の磁気異方性が付与されてなる長方形状を有することを特徴とする請求項6または請求項7のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項9】 前記磁性体層は、その磁化容易軸が、前記導体層に対して略平行とされることを特徴とする請求項6または請求項7のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項10】 前記磁性体層は金属材料を用いて構成され、かつ、必要に応じて接地電位とされることを特徴とする請求項6または請求項7のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項11】 前記導体層は、発振周波数に一致する 周波数の交流磁界が前記磁性体層の短手方向に加えられ るように配置されることを特徴とする請求項6または請 40 求項7のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項12】 前記導体層は、所定形状の平面パターンを有して構成されることを特徴とする請求項6または請求項7のいずれかに記載の磁界センサ。

【請求項13】 前記導体層は、渦巻き状の平面パターンを有することを特徴とする請求項12に記載の磁界センサ。

【請求項14】 前記導体層は、つづら折れ状の平面パターンを有することを特徴とする請求項12に記載の磁

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、磁性体を利用した磁界センサに関するもので、特に、周波数変調(変化)型に分類される磁界センサに関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】近年、地磁気異常にもとづいた資源探査、自動車用ナビゲーションシステム(たとえば、方位センサ型)、および、生体磁気計測などのさまざまな分野で磁界センサが使用されている。

【0003】磁界センサとしては、古くは、磁性体の非線形磁気特性を利用したフラックスゲート型や磁気マルチバイブレータ型が多く用いられていた。また、最近では、磁性体を用いた磁気センサとして、磁性体の、表皮効果による高周波抵抗が外部磁界によって変化することを利用した磁気インピーダンス効果型、あるいは、外部磁界による高周波透磁率の変化を検知する高周波きャリア型が開発されている。

【0004】一方、半導体を用いた磁界センサの代表的な例としてはホール素子がある。また、医療診断の最先端技術として、SQUID (Super conducting QUantun Interference Device) 磁束計を脳磁図診断装置に用いる試みも実用化されつつある。

【0005】これら最新の磁界センサについては、日本 応用磁気学会、電気学会、日本生体磁気学会などにおい て、活発に研究・発表されている。

【0006】上述した多様な磁界センサは、磁界の検出限界、コスト、あるいは、具体的な応用技術との整合性を鑑みて、適宜、利用されている。特に、民生用途の場合には、低コスト化、小型化、高感度化を併せて満足させる必要がある。

【0007】磁性体を利用した磁界センサのうち、非線形磁気特性を利用する方式は、磁性体それ自身を高周波大振幅で励磁する必要があり、鉄損や銅損の問題のため、高周波化には限界があった。また、センサとしての消費電力も大きいという重大な欠点があった。

【0008】磁気インピーダンス効果型や高周波キャリア型の磁界センサは、それ自身に通電された高周波電流による小振幅励磁が利用されるので、高周波化による小型化と高感度化の両立が可能であり、同時に、消費電力も小さくできる。

【0009】しかしながら、従来の磁性体を利用した磁界センサは、いずれの場合も外部磁界を電圧に変換する方式が主流であり、たとえ、磁気インピーダンス効果型や高周波キャリア型の磁界センサであっても、センサ部以外の、周辺のアナログ電子回路の規模が大きくなる欠点があり、また、磁界検出限界を決めるノイズの影響を受けやすい。

【0010】図12は、従来の、磁気インピーダンス効

-

3

·である。

【0011】すなわち、この磁界センサは、たとえば、発振部101、フィルタ部102、バッファ部103、センサ部104、検出部105、アンプ部106、および、負帰還抵抗107により構成されている。

【0012】発振部101は、CMOS (Complementar y Metal Oxide Semiconductor) インバータと水晶振動子とを有して構成される、パルス発振回路である。

【0013】フィルタ部102は、上記発振部101からのパルス繰り返し波形の中から基本周波数成分を取り出すための、LCフィルタである。

【0014】バッファ部103は、上記センサ部104の磁界素子MIに、上記フィルタ部102からの基本周波数成分に応じた正弦波高周波電流を供給するためのドライバアンプからなっている。

【0015】センサ部104は、上記磁界素子MIのインピーダンスよりも十分に大きい抵抗(この場合、30 Q)を有し、上記ドライバアンプによって該磁界素子MIが定電流駆動されるように構成されている。磁界素子MIは、その両端部に、外部磁界の印加によるインピー 20 ダンスの変化に比例した電圧を発生するようになっている。

【0016】なお、磁界素子MIには、磁性体として、 アモルファス磁性線が用いられている。

【0017】検出部105は、上記センサ部104のコンデンサにより直流分がカットされた、上記磁界素子MIによる発生電圧の、正の半周期と負の半周期とを、それぞれ、ダイオードによる検波および平滑化により直流電圧に変換するものである。

【0018】アンプ部106は、直流差動増幅器からなり、一方の入力端には、上記磁界素子MIによる発生電圧の、正の半周期の振幅に比例する直流電圧が、他方の入力端には、負の半周期の振幅に比例する直流電圧が、それぞれ供給されるようになっている。

【0019】このアンプ部106では、外部磁界が零のとき、差動増幅器の出力が零になるように調整しておくことにより、外部磁界が印加されると片方の入力電圧のみが変化し、その変化に応じた電圧出力(OUT)を発生するようになっている。

【0020】負帰還抵抗107は、上記磁界素子MIに 40 巻回されたコイルに直流電流 (コイル電流) を流すため の電流値調整用の素子である。この場合、コイル電流に よって発生する直流磁界は外部磁界と同じ方向であり、 磁界と電圧出力との線形性や感度を増大させるためのバイアスとして使用されるようになっている。

【0021】このように、上記した磁界センサはアナログ出力を発生するものであるため、センサ部104以外の、周辺のアナログ電子回路の規模が大きい。また、実際の装置では、磁界センサはマイクロプロセッサなどと

ば、磁界に比例した電圧出力(OUT)をA/D変換器によりディジタル量に変換した後、マイクロプロセッサによる演算処理(ディジタル処理)を行って、処理の結果を表示したり、各種の制御などに利用されることになる。

【0022】磁界センサの周辺回路として、ノイズの影響を受け難いアナログ電子回路を実現するための最良の方法は、周波数帯域幅を狭くすれば良い。しかし、この方法では、高速に変化する磁界を検出することは困難である

【0023】また、最終的にディジタル処理されることを考えると、磁界センサのアナログ出力(電圧出力(OUT))には周辺のアナログ電子回路のノイズに加えて、 量子化ノイズまでもが含まれることになる。

【0024】以上のように、磁性体を利用した磁界センサの多くはアナログ出力であるため、ノイズの影響を受けやすく、また、周辺のアナログ電子回路の規模が大きいため、システム化した際には、システム全体としての小型化、低コスト化が困難であるなど、解決すべき課題が多いのが実状であった。

[0025]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来においては、磁性体を利用した磁界センサはノイズの影響を受けやすく、システム化した際には、システム全体としての小型化、低コスト化が困難であるなどの問題があった。

【0026】そこで、この発明は、最小限のアナログ電子回路で周辺回路を構成でき、小型化・低コスト化とともに、ノイズの影響をも極めて小さくすることが可能な磁界センサを提供することを目的としている。

[0027]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、この発明の磁界センサにあっては、位相シフト型発振回路の帰還回路に、導体層、誘電体層、および、磁性体層からなる伝送線路素子を挿入してなる構成とされている。

【0028】この発明の磁界センサによれば、センサ出力を、外部磁界の強さに比例した周波数の変化として検出できるようになる。これにより、周辺回路を含めた、全体構成を極めて単純化することが可能となるものである。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

(第一の実施形態)図1は、本発明の第一の実施形態にかかる磁界センサ(センサ回路)の概略構成を示すものである。なお、同図(a)は回路構成図であり、同図(b)は特性図である。

【0030】この磁界センサは、たとえば図1 (a) にニナトニア 関ループナペアンプ (海管増幅器) OPを

4

増幅器とする位相シフト型発振回路の、その帰還回路 に、伝送線路素子(詳細については後述する)11を挿 入してなる構成とされている。

【0031】すなわち、オペアンプ〇Pの非反転(+)入力端は接地電位に接続されている。また、オペアンプ〇Pの反転(一)入力端は抵抗Rfを介して接地電位に接続されるとともに、該オペアンプ〇Pの出力端が上記伝送線路素子11を介してフィードバック接続されて、位相シフト型発振回路が構成されている。

【0032】このような構成により、この磁界センサでは、たとえば図1(b)に示すように、外部磁界Hext.の強さに依存する発振周波数fcの変化・変調を、センサ出力(OUT)として検出するようになっている。

【0033】図2は、上記した磁界センサで用いられる 伝送線路素子11の概略構成を示すものである。なお、 同図(a)は平面図であり、同図(b)はIIb-IIb線 に沿う断面の拡大図である。

【0034】この伝送線路素子11は、たとえば、略長方形状を有する2つの軟磁性金属層(磁性体層)11aの上下に、それぞれ、誘電体層11b,11bを介して、渦巻き状の平面パターンを有する導体層としての導体ライン(スパイラルコイル)11c,11cが共通に配設された積層構造を有して構成されている。

【0035】上下の導体ライン11c, 11cは、コンタクト部(点c) 12にて相互に接続されるとともに、上下の導体ライン11c, 11cの一端は交流電源13を介して接地され、他端は抵抗RLを介して接地されている。

【0036】この場合、上記軟磁性金属層11aは、約 3μ m厚のCo系アモルファス膜(金属材料を用いた、 軟磁性薄帯あるいは軟磁性薄膜)により構成されるとと もに、接地電位とされている。

【0037】また、軟磁性金属層11aは、その長手方向に一軸性の磁気異方性が付与されている。そして、その磁化容易軸14が、上記導体ライン11c,11cの長手方向に対して略平行とされている。

【0038】誘電体層11b, 11bとしては、たとえば、約 3μ m厚のポリイミド膜が用いられている。

【0039】上下の導体ライン11c, 11cは、たとえば、略長方形状を有する約10μm厚のCuにより構成され、発振周波数fcに一致する周波数の交流磁界が、上記軟磁性金属層11aの短手方向(図示矢印15)に加えられるように配置されている。

【0040】なお、この伝送線路素子11の素子サイズは、約3.65×10.10mmである。また、この伝送線路素子11の、外部磁界Hext.が零のときの、線路長しcが定在波波長の1/4になる周波数(無磁界時の1/4波長同調周波数)fcoは略50MHzであった。

【0041】このように、上記した構成の伝送線路素子

合、磁界センサのセンサ出力として、外部磁界Hext.による軟磁性金属層11aの透磁率の変化にともなう、伝送線路素子11の伝送特性(利得,位相)の変化に応じた、位相シフト型発振回路の発振周波数fcを取り出す

ことが可能となる(図1(b)参照)。

【0042】ここで、上記した伝送線路素子11を構成するための基礎となる、伝送線路素子の基本構造について説明する。

【0043】図3は、磁界センサにおける、位相シフト型発振回路の帰還回路に用いられる伝送線路素子の基本構造を示すものである。

【0044】たとえば、同図(a), (b)において、 伝送線路素子11A, 11Bは、磁性体層11a'と誘電体層11b'とを交互に積み重ねた積層構造を有し、 その上下端の各誘電体層11b', 11b'の表面に、 導体層11c', 11c'がそれぞれ設けられてなる構成とされている。

【0045】上記磁性体層11a'は、略長方形状を有する軟磁性薄帯あるいは軟磁性薄膜からなり、かつ、その長手方向に一軸性の磁気異方性が付与されている。また、上記磁性体層11a'は、その磁化容易軸が、上記導体層11c'の長手方向に対して略平行とされている

【0046】上記導体層11c'は、たとえば、略長方形状の平面パターンを有して形成され、位相シフト型発振回路の発振周波数に一致する周波数の交流磁界が、上記磁性体層11a'の短手方向に加えられるように配置されている。

【0047】伝送線路素子11Aの場合、たとえば同図 (a) に示すように、上下の導体層11c', 11c'の一端は交流電源13を介して、また、他端は抵抗RLを介して、それぞれ接続されている。

【0048】また、上記磁性体層11a, に金属材料を用いた場合には、その金属からなる磁性体層11a, が浮遊電位となるようにしているため、1層当たりの誘電体層11b, による静電容量が直列に接続された形で、伝送線路素子11Aの分布容量が決まる。

【0049】一方、伝送線路素子11Bの場合は、たとえば同図(b)に示すように、上下の導体層11c, 11c, の相互が接続され、その一端は交流電源13e介して、また、他端は抵抗RLを介して、それぞれ接地されている。

【0050】また、上記磁性体層11a'に金属材料を用いた場合には、上下の導体層11c', 11c'に最も近い磁性体層11a', 11a'のそれぞれが接地電位となるようにしているため、上下の導体層11c', 11c'に最も近い磁性体層11a', 11a'による静電容量によって、伝送線路素子11Bの分布容量が決まる。

100511 伝送線路塞子11Rの場合。分布容量が伝

送線路素子11Aに比べて非常に大きくなるため、たとえば、伝送線路素子11A, 11Bの分布インダクタンスが同程度の場合には、磁性体層11a, を接地した方が、線路の定在波波長の短縮効果が期待でき、素子を小型化する上では都合が良い。

【0052】因みに、前述した図2の伝送線路素子11は、この伝送線路素子11Bの基本構造にもとづいて作製されたものである。

【0053】図4は、磁界センサにおける、位相シフト型発振回路の帰還回路に用いられる伝送線路素子の他の基本構造を示すものである。

【0054】この伝送線路素子21は、たとえば、導体層21aの周囲を誘電体層21bによって覆うような構造を有し、その誘電体層21bの上面および下面には磁性体層21cがそれぞれ設けられている。

【0055】また、上記誘電体層21bは電気的に接地されるとともに、上記導体層21aの一端は交流電源23を介して、また、他端は抵抗2Lを介して、それぞれ接地されている。

【0056】この伝送線路素子21の分布容量は、導電 20体21aの、上下の誘電体層21bによる静電容量が並列に接続された形となっている。

【0057】なお、位相シフト型発振回路の帰還回路に 用いられる伝送線路素子11の基本構造としては、上記 した伝送線路素子11A,11B,21以外にも多様な 索子構造が考えられ、作製の容易さ、コスト、性能など を鑑みて、適宜、適当なものを選択するのが良い。

【0058】たとえば、上記導体層11c²,21aとしては、長方形状の平面パターンに限らず、たとえば、正方形状、長円形状などの平面パターン、あるいは、渦巻き状の平面パターン、または、つづら折れ状の平面パターンを有して形成するようにしても良い。

【0059】次に、本発明の磁界センサの原理について 説明する。図5は、磁界センサの基本原理を説明するた めに示す、帰還増幅回路(位相シフト型発振回路)の概 略構成図である。

【0060】この帰還増幅回路は、増幅器31と帰還回路32とを有し、増幅器31の出力Vout を、帰還回路32を介して、増幅器31の入力Vinにフィードバックするように構成されている。

【0061】この帰還増幅回路の入出力伝達関数Gは、 後掲する数1の式(1)のように表される。

[0062]

【数1】

$$G = \frac{A}{1 + AB} \qquad ---- (1)$$

【0063】この場合、増幅器31の利得Aおよび帰還 回路32の帰還率Bを、それぞれ、後掲する数2の式

(2), (3) のように置けば、後掲する数3の式

【0064】 【数2】

B=Bo e j & B

[0065]

ープ利得と呼んでいる。

【数3】

---- (3)

【0066】位相シフト型発振回路とは、帰還回路32で増幅器31の出力Voutの位相をシフトし、上記式(4)の位相条件と上記式(5)の利得条件とを満足させることによって発振を持続させるものであり、帰還回路32にはCR回路を用いるのが一般的となっている。 【0067】なお、上記式(5)の左辺Ao・Boをル

【0068】本発明では、位相シフト型発振回路の帰還回路に磁性体を含んだ伝送線路素子を用い、外部磁界によって磁性体の透磁率が変化すると、伝送線路素子の伝送特性(利得、位相)が変わり、それに応じて、位相シフト型発振回路の発振周波数が変化することを利用して、外部磁界の強さに依存した発振周波数の変化をセンサ出力として取り出すようにしている。よって、磁界の強さに比例した電圧をアナログ出力する従来型の磁界センサに比べ、耐ノイズ性に優れるのは言うまでもない。

【0069】また、周辺回路は伝送線路素子を帰還回路 に持つ位相シフト型発振回路のみであるので、部品点数 が少なく、センサシステムとしての小型化、低コスト 化、および、信頼性の向上が期待できる。

【0070】図6は、位相シフト型発振回路の帰還回路 に用いられる伝送線路素子(たとえば、図3参照)を、 線路長Lcの分布定数線路として表現したものである。

【0071】この場合、伝搬定数 γ 、特性インピーダンスZc、および、抵抗RL で終端させた場合の電圧利得 Gvと入力インピーダンスZinは、それぞれ、後掲する数4の式(6)、(7)、(8)、(9)のように表される。

[0072]

【数4】

$$\gamma = \sqrt{(R0+j\omega L0)(G0+j\omega C0)}$$

$$= \alpha + j\beta$$
----- (6)

$$Z_{C} = \sqrt{\frac{R_0 + J \omega L_0}{G_0 + j \omega C_0}} \qquad (7)$$

$$Gy = \frac{RL}{RL \cosh(\gamma Lc) + Zc \sinh(\gamma Lc)} - \cdots (8)$$

$$Zin = \frac{Zc RL \cosh(\gamma Lc) + Zc^2 \sinh(\gamma Lc)}{Zc \cosh(\gamma Lc) + RL \sinh(\gamma Lc)}$$
 (9

【0073】ただし、Roは分布抵抗、Loは分布イン ダクタンス、Goは分布コンダクタンス、Coは分布容 量である。また、上記式 (6) におけるαは減衰定数、

【0074】特に、分布抵抗Roおよび分布コンダクタンスGoが小さく、線路損出が無視できる場合、線路長したが定在波波長の<math>1/4になる周波数(1/4波長同調周波数)fcにおける電圧利得Gv, 1/4 および入力インピーダンスZin, 1/4 は、それぞれ、後掲する数5の式(10),(11)のように表される。

[0075]

βは位相定数である。

【数5】

$$Gv_{,1/4=-j} = \frac{RL}{Zc} \qquad ---- (10)$$

$$Zin,1/4 = \frac{Zc^2}{RL} \qquad ---- (11)$$

【0076】 したがって、このときの出力電圧は、入力電圧に対して $\pi/2$ (rad)だけ遅れることになる($\theta B = -\pi/2$)。

【0077】また、このときの周波数fcは、後掲する 20数6の式(12)のように表される。

[0078]

【数6】

$$f_{C} = \frac{1}{4 \cdot c} \sqrt{\frac{1}{1 \cdot nC_0}}$$
 ---- (12)

【0079】一方、線路長Lcが定在波波長01/2になる周波数(1/2波長同調周波数)2fcにおける電圧利得Gv, 1/2 および入力インピーダンスZin, 1/2は、後掲する数7の式(13), (14)のように表される。

[0080]

【数7】

【0081】 したがって、このときの出力電圧は、入力電圧に対して π (rad) だけ遅れることになる ($\theta B = \pi/2$)。

【0082】後掲する表1は、上述した伝送線路素子を、位相シフト型発振回路の帰還回路に用いた場合の、 発振のための位相条件を示したものである。

[0083]

【表1】

発振周波数	θΑ	∂В
fc	- π /2	-π/2
2fc	0	-π

【0084】発振周波数を、1/4波長同調周波数fc にするためには、増幅器31の位相遅れ θ A を π/2 波長同調周波数 2 f c にするためには、増幅器 3 1 の位相遅れ θ A を零にすれば良い。

10

【0085】図7は、伝送線路素子の電圧利得Gvと位相φの、周波数特性の典型的な場合を示すものである。

【0086】この図からも明らかなように、1/4波長同調時の周波数fcの近傍では位相の変化が急峻であるのに対し、1/2波長同調時の周波数2fcの近傍では位相の変化は緩やかである。したがって、位相シフト型発振回路の発振周波数の安定性という観点からは、発振周波数として、1/4波長同調周波数fcを選択した方が良いといえる。

【0087】本発明における磁界センサは、外部磁界Hext.による磁性体層の透磁率の変化によって分布インダクタンスLoが変化し、発振周波数(1/4波長同調周波数fc)が外部磁界Hext.に応じて変化することにもとづいている。

【0088】以下、外部磁界Hext.と位相シフト型発振 回路の発振周波数との関係について詳細に説明する。

【0089】伝送線路素子に用いられる磁性体層(たとえば、図2に示した軟磁性金属層11a)としては、反磁界効果を小さくすることと、高周波損失の抑制の利点から、専ら、軟磁性合金薄帯あるいは軟磁性合金薄膜が用いられている。これらは、既に確立された製造方法によって容易に作製することができる。たとえば、軟磁性アモルファス合金薄帯の作製には溶湯急冷法が、また、軟磁性合金薄膜の作製には真空蒸着法やスパッタ法などが用いられる。

【0090】さらに、伝送線路素子に用いられる磁性体層は、正方形状あるいは長方形状に加工される場合が多い

【0091】図8は、伝送線路素子に用いられる磁性体層の構成を概略的に示すものである。

【0092】たとえば、厚さtM、幅W、長さDの略長 方形状を有する磁性体層33において、一軸磁気異方性 が長手(長さ)方向に誘導され、その実質的な異方性磁 界をHkiとする。また、磁性体層33の短手(幅)方向 に交流磁界Hacが加えられると仮定する。

【0093】交流磁界Hacは、伝送線路素子の導体層

(たとえば、図2の導体ライン11c)を流れる交流電流 I によって発生するもので、所望の交流磁界 Hacを得るためには、磁性体層 33の長手方向と導体ラインとが略平行になるように、素子を構成すれば良い。

【0094】このような磁性体層33に対して、その長手方向に外部磁界Hext.を加えたとすると、短手方向の透磁率 μ wは、後掲する数8の式(15), (16)のように近似できる。

[0095]

【数8】

---- (16)

$$\mu_{\mathsf{W}} = \frac{\mathsf{Is}}{\mathsf{Hki} + \mathsf{Nw} \cdot \mathsf{Is} / \mu_0 \cdot \mathsf{Ho}} \quad ---- \quad (15)$$

Ho=Hext.-ND • ID/ µ0

【0096】ただし、NwおよびND は磁性体層33の 短手方向および長手方向の反磁界係数、Isは飽和磁 化、Hoは磁性体層33の長手方向に加わる有効磁界、 μοは磁性材料の透磁率、ID は有効磁界Hoのときの 長手方向の磁化の大きさであり、有効磁界Hoが増大す ると長手方向の磁化の大きさID は飽和して飽和磁化I sとなる。

【0097】このように、長方形状を有する磁性体層3 3の長手方向に外部磁界Hext が加わると、短手方向の 透磁率μwが低下していく。

【0098】位相シフト型発振回路(磁界センサ)の発振周波数を、伝送線路素子の1/4波長同調周波数fcに一致させるような構成の場合、該1/4波長同調周波数fcは、後掲する数9の式(17)のようになる。

[数 9]
$$fc = \frac{1}{4Lc} \frac{1}{\sqrt{LoCo}}$$

$$= \frac{1}{4Lc\sqrt{KCo}} \frac{1}{\sqrt{\mu w}}$$

$$= fco\sqrt{1+X} \qquad (17)$$

【0100】ただし、Kは分布インダクタンスLοと磁性体層33の短手方向の透磁率μwとの間の比例定数

(導体層の形状や磁性体層の寸法などに依存する)、fcoは外部磁界Hextが零の場合の発振周波数、Lcは線路長であり、Xは、後掲する数10の式(18)によって与えられる。

[0101]

$$X = \frac{\text{Hext.-ND} \cdot \text{ID} / \mu 0}{\text{Hki+Nw} \cdot \text{Is} / \mu 0} ---- (18)$$

【0102】図9は、外部磁界Hext.と位相シフト型発振回路の発振周波数との関係を示すものである。

【0103】同図において、低磁界側で不感帯に見える領域は、磁性体層33の長手方向の反磁界が外部磁界Hext.によって増大($ID \rightarrow Is$)するために、有効磁界Hoが小さいことによる。

【0104】長手方向の磁化の大きさIDが飽和磁化Isに飽和すれば、外部磁界Hext.の増分はそのまま有効磁界Hoの増分として寄与するので、発振周波数fcは大きく変化する。

【0105】不感帯の領域を小さくするには、長手方向の反磁界を小さくするための磁性体層33の薄層化、アスペクト比(D/W)の増大が有効である。

いて、センサシステムを構築した場合の例を示すもので ある。

12

【0107】このセンサシステムは、たとえば、磁界センサの正弦波出力をコンパレータ(場合によっては、ヒステリシス・コンパレータを用いる)44によって繰り返しパルスに変換し、そのパルスを周波数カウンタ(2進カウンタ)45によって計数したデータをCPU46に取り込むように構成されている。

【0108】ここで、増幅器として、開ループオペアンプ OPを用いた磁界センサ(図1 (a) 参照)の場合、開ループゲインの遮断周波数よりも十分に高い周波数では、該オペアンプ OPの位相遅れ θ B は略 $\pi/2$ であるため、発振周波数 f c は伝送線路素子 1101/4 液長同調周波数 f c に略一致することになる。

【0109】このとき、オペアンプOPの入力インピーダンスが抵抗Rfよりも十分に大きく、かつ、出力インピーダンスが伝送線路素子11の入力インピーダンス2inよりも十分に小さければ、帰還ゲインBoは、後掲する数11の式(19)によって与えられる。

[0110]

$$B_0 = \frac{Rf}{Zc} \qquad ---- (19)$$

【0111】Rf>Zcに選べば、Bo>1となるので、持続発振条件を満足するためのアンプゲインAoは高い必要はない。

【0112】しかしながら、Rf>Zcとすると、伝送 線路素子11の入力インピーダンスZinが特性インピー ダンスZcよりも低くなるので、オペアンプOPのドラ イブ能力が限界に至る場合があるため、適宜、適正値を 選択する。

【0113】ところで、上記式(17)によれば、後掲する数12の式(20)の関係が成り立つ。

[0114]

【数12】

$$fc^2-1c0^2=fc0^2 \cdot X$$
 ----- (20)

【0115】これは、無磁界時の発振周波数をfco、外部磁界Hext.を加えたときの発振周波数をfcとすれば、 fc^2-fco^2 は外部磁界Hext.に直に比例するということであり、この式(20)による演算を行うことによって、演算結果と測定磁界との線形化が可能であることを意味する。

【0116】したがって、CPU46によって、周波数カウンタ45で計数したデータをもとに、上記式(20)による演算を行うことにより、外部磁界の正確な検出が容易に可能となる。

【0117】このように、外部磁界の強さに比例した発 振周波数の変化にもとづいた、いわゆる周波数変調方式 により外部磁界を検出するようにしている。このため、 13

子を用いた位相シフト型発振回路のみにより構成できるので、周辺のアナログ電子回路の規模が小さくて済み、システム化する際にも、極めて単純な構成により実現でき、小型化、低コスト化が容易であるとともに、信頼性の大幅な向上が期待できるものである。

【0118】すなわち、従来型の磁界センサは、いわゆる振幅変調方式によって外部磁界を検出するものであったため、周辺のアナログ電子回路の規模が大きくて、ノイズにも弱いという弱点があった。これに対し、本発明の磁界センサによれば、周辺回路を最小限のアナログ電子回路で構成でき、外来ノイズによる影響も極めて小さくできる。

【0119】上記したように、センサ出力を、外部磁界の強さに比例した周波数の変化として検出できるようにしている。

【0120】すなわち、開ループオペアンプを増幅器とする位相シフト型発振回路の、その帰還回路に伝送線路素子を挿入し、外部磁界の強さに依存した周波数の変化をセンサ出力として取り出すようにしている。これにより、最小限のアナログ回路で周辺回路を構成でき、外来20ノイズに対しても、その影響の少ない、周波数変調型の磁界センサを構成できる。したがって、周辺回路を含めた、全体構成を極めて単純化することが可能となり、センサシステムとしてのコストの大幅な削減などが期待できるものである。

【0121】特に、発振周波数の自乗演算による結果 (f c² - f co²) と外部磁界との関係は線形であり、その比例定数は無磁界時の発振周波数 f coの自乗に関係するので、伝送線路素子の小型化による1/4波長同調周波数の高周波化はセンサ感度の劇的な向上につながる。

【0122】なお、上記した本発明の第一の実施形態においては、開ループオペアンプを増幅器とする位相シフト型発振回路に適用した場合を例に説明したが、これに限らず、たとえばFET (演算増幅器)による反転増幅器を用いた位相シフト型発振回路にも同様に適用できる。

(第二の実施形態)図11は、本発明の第二の実施形態にかかる磁界センサ(センサ回路)として、位相シフト型発振回路の増幅器に、FETからなる反転増幅器を用いた場合の例を示すものである。

【0123】この磁界センサは、たとえば、伝送線路素子11'の1/2波長同調周波数2fc付近で発振するように構成されている。

【0124】この磁界センサの場合、発振周波数はやや不安定であるものの、前述の図1に示した磁界センサ

(第一の実施形態) の場合と同様に、外部磁界は周波数によって変調される。

【0125】また、センサ回路を構成する位相シフト型

幅器 (FET) を用いる場合に限らず、たとえば、バイポーラトランジスタを用いる方法、あるいは、オペアンプにマイナーループ (負帰還) を有して増幅器ゲインと位相遅れとを調整する方法など、各種の方法を用いて構成することができる。

【0126】さらには、図10に示したように、磁界センサをシステム化する際において、周波数カウンタで発振周波数を計測するようにした場合、カウンタのサンプリング時間が磁界検出の精度を決めることになるため、直流から低周波(発振周波数よりも十分に低い周波数)までの磁界検出を精度良く行うことができる。

【0127】したがって、高い周波数の磁界を検出する場合には、たとえば、復調回路によって、周波数変調された高周波磁界信号を振幅変調することにより、精度良く検出できるようになる。

【0128】その他、この発明の要旨を変えない範囲において、種々変形実施可能なことは勿論である。

[0129]

【発明の効果】以上、詳述したようにこの発明によれば、最小限のアナログ電子回路で周辺回路を構成でき、 小型化・低コスト化とともに、ノイズの影響をも極めて 小さくすることが可能な磁界センサを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第一の実施形態にかかる、磁界センサの一構成例を示す概略図。

【図2】同じく、磁界センサで用いられる伝送線路素子の概略を示す構成図。

【図3】伝送線路素子の基本構造を説明するために示す 斜視図。

【図4】伝送線路素子の他の基本構造を説明するために 示す斜視図。

【図5】磁界センサの基本原理を説明するために示す、 帰還増幅回路の概略構成図。

【図 6】伝送線路素子を、等価的な分布定数線路として 示す回路構成図。

【図7】周波数特性の典型的な場合における、伝送線路素子の電圧利得G v と位相 φ との関係を説明するために示す特性図。

【図8】伝送線路素子に用いられる磁性体層の概略を説明するために示す斜視図。

【図9】外部磁界と位相シフト型発振回路の発振周波数との関係を説明するために示す特性図。

【図10】センサシステムの構成例を示す概略図。

【図11】本発明の第二の実施形態にかかる、磁界セン サの他の構成例を示す概略図。

【図12】従来技術とその問題点を説明するために示す、磁界センサの概略構成図。

【符号の説明】

11, 11', 11A, 11B…伝送線路素子

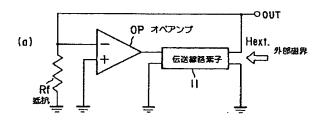
- 11a'…磁性体層
- 11b, 11b'…誘電体層
- 11 c …導体ライン
- 11 c'…導体層
- 12…コンタクト部
- 13…交流電源
- 1 4…磁化容易軸
- 15…短手方向
- 2 1 … 伝送線路素子
- 2 1 a …導体層
- 2 1 b …誘電体層
- 21 c …磁性体層

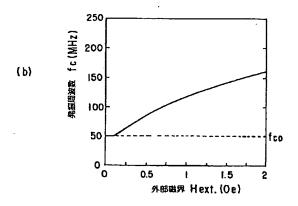
2 3…交流電源

- 3 1…増幅器
- 3 2 …帰還回路
- 33…磁性体層
- 44…コンパレータ
- 45…周波数カウンタ
- 4 6 ··· C P U
- Hac…交流磁界
- Hext.…外部磁界
- 10 Lc…線路長
 - OP…オペアンプ

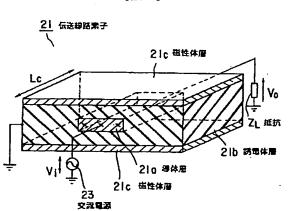
Rf RL, ZL…抵抗



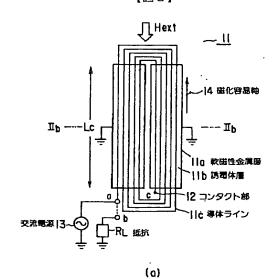


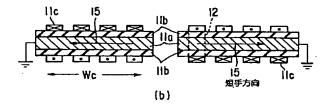


【図4】

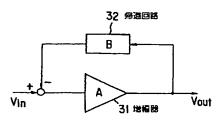


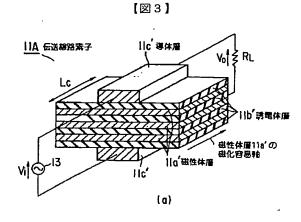


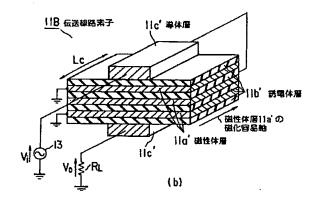


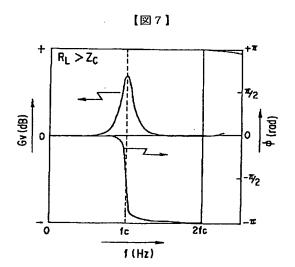


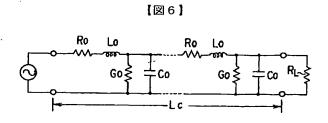
[図5]

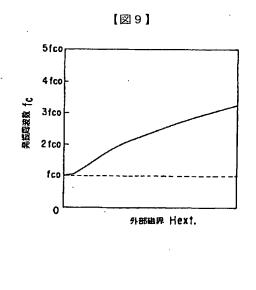


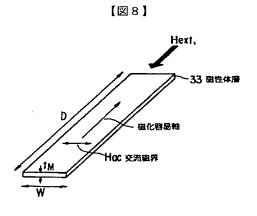


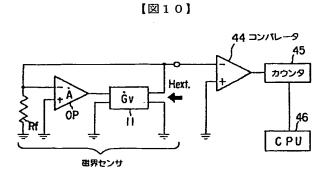


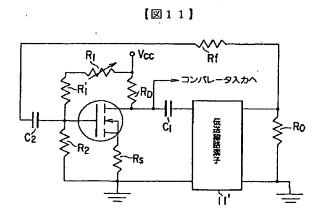




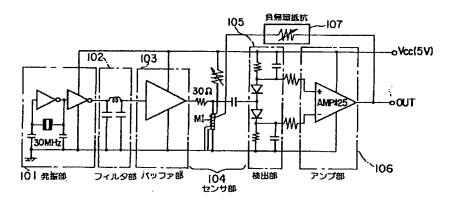








【図12】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2G017 AA02 AD32 AD41 AD42 AD43 AD46 AD58 AD63 AD65 BA05